

令和6年度柳泉園組合敷地境界空間放射線量測定結果

単位：μSv/h

測定日	測定場所					測定機器
	東	西	南	北	B.G	
令和6年04月04日	0.04	0.05	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年04月10日	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年04月17日	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年04月23日	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年04月30日	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年05月08日	0.05	0.05	0.03	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年05月15日	0.04	0.06	0.05	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年05月22日	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年05月30日	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年06月05日	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年06月12日	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年06月20日	0.03	0.06	0.04	0.07	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年06月27日	0.05	0.07	0.04	0.07	0.07	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年07月03日	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年07月10日	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年07月17日	0.04	0.05	0.04	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年07月24日	0.05	0.05	0.03	0.07	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年07月31日	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年08月07日	0.04	0.05	0.07	0.08	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年08月14日	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年08月21日	0.08	0.05	0.03	0.06	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年08月26日	0.04	0.04	0.03	0.06	0.06	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))
令和6年09月04日	0.05	0.06	0.06	0.08	0.05	富士電機(株)製γ(X)線量測定器NRE74(DOSEe) (シリコン半導体検出器 (PN接合型))

※ 測定高さ：地上 1.0m

